## **Spec. for Project I**

## **Project Nonlinear Circuit Analysis**

请设计一个程序,根据输入的非线性电路 SPICE 网表(不包含电感电容)对非线性电路进行分析。即求解方程:

$$f(x) = 0$$

Spec.

1) 输入

输入的非线性电路为 SPICE 格式网表文件。(请参阅 SPICE 手册)

(1-1) 处理以下元件:

PMOS 管, NMOS 管, 电阻, 电流源, 电压源 (MOS 管模型见附录)

(1-2) 用控制语句生成输出变量 Y

.PROBE V(node1) V(node2) ····· 其中 node1, node2 等为要观察的节点名称。

2) 输出

输出观测节点的波形。

3) 提交结果

程序建议采用 MATLAB 完成, 需提交以下内容:

- (3-1) 源程序,应有必要的注释。
- (3-2) 完整的文档,主要内容包括:主要设计思想,程序结构,编译的环境和方法,运行的环境和方法,输入输出格式,测试结果及分析以及其他需要特别说明的地方。
- 4) 测试用例

Benchmark 目录下提供两个测试例子,包括一个反相器和一个差动放大器。

- 5) 进一步的工作,不作为成绩参考。
  - (5-1) 可以考虑支持电容和电感,采用后向欧拉法作时间离散。
- 6) 说明
  - (6-1) 电路方程可以从网表手工建立,也可以采用伴随模型通过网表自动对电路进行分析。
  - (6-2) 如果采用手工建立方程求解电路,建议采用两个函数分别用于求 f(x) 及 f(x) 的 Jacobian 矩阵 J(x) 。 f(x) 和 J(x) 可以根据电路不同,手工进行修改。 f(x) 和 J(x) 应 考虑 MOS 管的工作状态(线性或饱和)。
  - (6-3) 如采用手工建立方程的方法,请给出两个测试例子的 f(x) 和 J(x) 的 Matlab 函数。
- (6-4) 由于牛顿法只具有局部收敛性,在求解时请考虑牛顿法的收敛性。 关于 project 有任何问题,请 email 至: <u>yangfan@fudan.edu.cn</u> 。

附:

采用的 MOS 管模型:

这里采用简化的 level 1 模型,对 NMOS 有:

$$I_{D} = \frac{1}{2} K \frac{W}{L} \Big[ 2 (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - V_{DS}^{2} \Big] (1 + \lambda V_{DS})$$
 线性区
$$I_{D} = \frac{1}{2} K \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^{2} (1 + \lambda V_{DS})$$
 饱和区

对 PMOS 有:

$$\begin{split} I_D &= \frac{1}{2} K \frac{W}{L} \Big[ 2 \big( \big| V_{GS} - V_{TH} \big| \big) V_{DS} - V_{DS}^2 \Big] \big( 1 + \lambda V_{DS} \big) \qquad 线性区 \\ I_D &= \frac{1}{2} K \frac{W}{L} \big( \big| V_{GS} - V_{TH} \big| \big)^2 \big( 1 + \lambda V_{DS} \big) \end{split}$$
 饱和区

其中 $K = \mu C_{ox}$ 。模型中的各参数含义如下:

 $I_D$  --漏电流; $\mu$  --迁移率; $C_{\alpha}$  --栅电容;W,L --MOS 管宽,长; $V_{GS},V_{DS}$  --栅源电压,漏源电压; $V_{TH}$  --阈值电压; $\lambda$  --沟道调制系数。

模型参数如下:

1. NMOS 管

$$\mu = 350 \text{ cm}^2/V/s$$
,  $C_{ox} = 6.9 \text{ fF}/\mu m^2$ ,  $V_{TH} = 0.7 V$ ,  $\lambda = 0.1 V^{-1}$ 

2. PMOS 管

$$\mu = 100 \ cm^2/V/s$$
,  $C_{ox} = 6.9 fF/\mu m^2$ ,  $V_{TH} = -0.8 V$ ,  $\lambda = 0.2 V^{-1}$